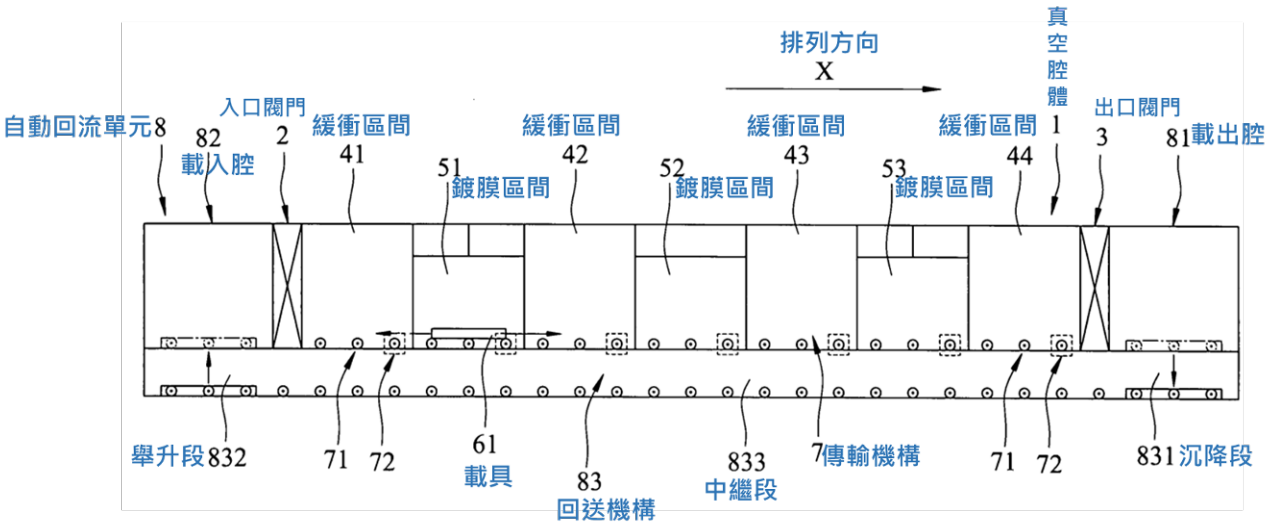
附圖 1

系爭發明專利主要圖式：



系爭發明專利圖為多層膜的量產方法之一實施例示意圖

附圖 2 **以下均涉及109年度民秘聲字第24、41號與110年度民秘聲字第16號秘密保持命令，爰予遮隱。**

原證 3

原證 4

保全證據資料：

水平連續式濺鍍系統規格書（以下分別摘自第 4、5、6、7、9 頁）：

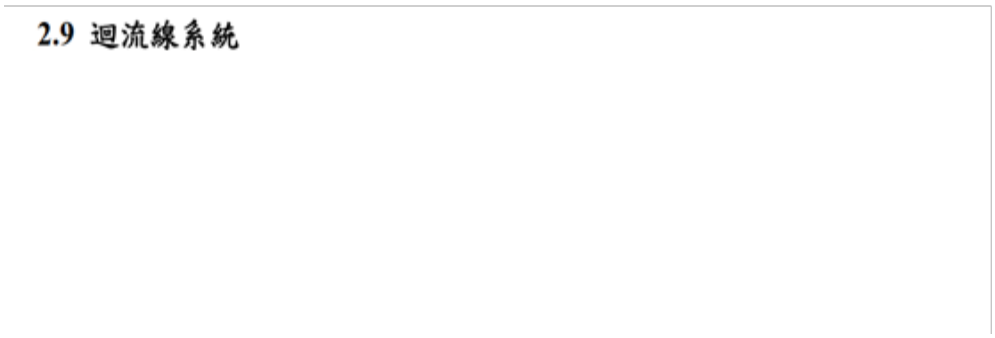
1.5 產品規格

1.6 產能規劃

2 系統規格

2.1 真空腔體模組

2.2 載具



保全證據照片：

保全證據照片 IMG_20200623_162817

保全證據照片 IMG_20200623_162210

保全證據照片 IMG_20200623_161819

保全證據照片 IMG_20200623_163354

保全證據文件

(摘自第 5 頁)

(摘自第 6 頁)

操作手冊

(摘自第 12 頁，秘保限閱卷一第 108 頁)

原證 9：

(摘自第 4 頁)

1.2 設備零件表

(摘自第 5 頁)

1.3 設備介紹

(摘自第 6 頁)

2 系統規格

2.1 真空腔體模組

(摘自第 7 頁)



(摘自第 10 頁)

原證 10

（摘自第 8 頁）

原證 11
(影片 00:00 處)

(影片 00:04 處)

(影片 00:09 處)

(影片 00:15 處)

(影片 00:18 處)